

UnivIS - Raumplan

WE5/03.049 - ERBA

Aktuelle Informationen
zur Raumbelugung und
Anwesenheitserfassung
während der Pandemie:



	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08:00					
09:00					
10:00					
11:00					
12:00					
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					

13:15 - 14:00
**Begleitseminar z.
 künstlerischen
 Gestaltungsprozess
 - Kunstpraxis V
 - künstlerische
 Entwicklung -
 oder Vertiefung
 KP IV -
 (Schmidt-Stein)**